

両面焼付露光装置

HTE-106L



株式会社 ハイテック

両面焼付露光装置

< HTE-106 L >

本機は両面プリント基板、フォトエッチング露光工程用として最適で、高解像度、高生産性と大巾な機能向上を図った両面露光機です。

特 長

1. 焼付有効面積が大きく生産性が向上します。
2. 操作が簡単で作業性が良い。
3. 防塵対策も万全です。
4. メンテナンス作業が簡単に行えます。
5. スポットエアコン(オプション), ユニットチラー(オプション)

仕 様

1. 一次電源 : AC 380V 三相 60A 50Hz
2. 光源 : 超高圧水銀灯(水冷式)
8KW/6KW 切替式×2灯
3. 焼枠有効面積 : 1100×1400mm
4. 焼 枠 : 真空密着方式 2枠式 下面ガラス V/S 上面マイラー
5. 照度比 : 有効面積にて 80%以上
6. 露光管理 : 積算光量計 2台
7. 外形寸法 : 2000(W)×3100(D)×2600(H)mm
8. 重 量 : 1000kg

本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-12-6
Tel. 0422-49-8711(代表) Fax. 0422-49-9077
E-mail : office@hitech-jp.com

工場 〒203-0031 東京都東久留米市南町 1-12-64
Tel. 042-464-6511(代表) Fax. 042-464-8008
E-mail : plant@hitech-jp.com
URL <http://www.hitech-jp.com/>

代理店

